

2026年4月より

新素材共同研究開発センター  
2026年度共同利用研究に供する装置一覧

装置責任者：新素材共同研究開発センター長 加藤秀実  
電話番号 215-2114 eメールアドレス : hidemi.kato.b7

1. 作製支援グループ

装置名	副装置責任者	副装置責任者連絡先		装置担当者	装置担当者連絡先	
		電話番号	eメールアドレス		電話番号	eメールアドレス
1-1 極微細加工用電子描画・エッ칭装置	関 剛斎 教授	215-2095	takeshi.seki	山崎 匠 助教	215-2097	takumi.yamazaki.d5
1-2 多元系反応スパッタ装置				佐々木 知子 技術職員	215-2375	tomoko.sugiyama.a6
1-3 高速反射電子回折装置				坂本 祥哉 准教授	215-2097	shoya.sakamoto.e1
1-4 複合イオンビーム成膜装置				佐々木 知子 技術職員	215-2375	tomoko.sugiyama.a6
1-5 多段制御化学気相析出装置				佐々木 知子 技術職員	215-2375	tomoko.sugiyama.a6
1-6 熱間加工再現試験機	加藤 秀実 教授	215-2114	hidemi.kato.b7	山中 謙太 准教授	215-2115	kenta.yamanaka.c5
1-7 放電プラズマ焼結装置 SPS-1050				原田 晃一 技術職員	215-2375	koichi.harata.e7
1-8 放電プラズマ焼結装置 SPS-3.20 Mark IV				原田 晃一 技術職員	215-2375	koichi.harata.e7
1-9 電子ビーム溶解装置				菅原 孝昌 技術職員	215-2159	takamasa.sugawara.d3
1-10 高圧ガス噴霧装置				Yim Seungkyun 助教	215-2158	yim.seungkyun.a3
1-11 高周波溶解式傾角鋳造装置				梅津 理恵 教授	215-2199	rie.umetsu
1-12 単ロール液体急冷装置				梅津 理恵 教授	215-2199	rie.umetsu
1-13 光学式浮遊帯域溶融炉				菅原 孝昌 技術職員	215-2159	takamasa.sugawara.d3
1-14 電子ビーム式浮遊帯域溶融装置				菅原 孝昌 技術職員	215-2159	takamasa.sugawara.d3
1-15 真空高温炉				野村 明子 技術職員	215-2371	akiko.nomura.d7
1-16 高周波溶解炉				菅原 孝昌 技術職員	215-2159	takamasa.sugawara.d3
1-17 超高温浮遊溶融型複合セラミックス作製装置				菅原 孝昌 技術職員	215-2159	takamasa.sugawara.d3
1-18 小型真空アーク溶解装置				野村 明子 技術職員	215-2371	akiko.nomura.d7
1-19 大型真空アーク溶解装置				野村 明子 技術職員	215-2371	akiko.nomura.d7
1-20 横型帯域溶融アーク炉				野村 明子 技術職員	215-2371	akiko.nomura.d7
1-21 高温反応焼結炉				野村 明子 技術職員	215-2371	akiko.nomura.d7

eメールアドレス以下:@tohoku.ac.jp

電話市外局番:022

## 2. 評価支援グループ

装置名	副装置責任者	副装置責任者連絡先		装置担当者	装置担当者連絡先	
		電話番号	eメールアドレス		電話番号	eメールアドレス
2-1 磁気特性評価システム	閑 剛斎 教授	215-2095	takeshi.seki	坂本 祥哉 准教授	215-2097	shoya.sakamoto.e1
2-2 微小部X線回折装置				村上 義弘 技術職員	215-2375	yoshihiro.murakami.e6
2-3 試料水平式エックス線回折装置				村上 義弘 技術職員	215-2375	yoshihiro.murakami.e6
2-4 X線光電子分光分析装置 (XPS)	加藤 秀実 教授	215-2114	hidemi.kato.b7	大村 和世 技術職員	215-2375	kazuyo.omura.b1
2-5 電界放出形走査電子顕微鏡 (FE-SEM)				成田 一生 技術職員	215-2375	issei.narita.b4
2-6 フィールドエミッション電子プローブマイクロアナライザー (FE-EPMA)				成田 一生 技術職員	215-2375	issei.narita.b4
2-7 走査電子顕微鏡 (W-SEM)				成田 一生 技術職員	215-2375	issei.narita.b4
2-8 超伝導量子干渉計 (SQUID)				梅津 理恵 教授	215-2199	rie.umetsu
2-9 示差走査熱量測定装置 (DSC)				黄 嶽禎 助教	215-2375	huang.yin.chen.a3
2-10 汎用型熱分析測定システム (DTA,DSC,TMA)				黄 嶽禎 助教	215-2375	huang.yin.chen.a3
2-11 高輝度X線粉末構造解析装置	梅津 理恵 教授	215-2199	rie.umetsu	谷口 貴紀 助教	215-2039	takanori.taniguchi.d3
2-12 温度可変磁化測定装置 (VSM)				黄 嶽禎 助教	215-2375	huang.yin.chen.a3
2-13 背面反射デジタルCCDラウエカメラ				黄 嶽禎 助教	215-2375	huang.yin.chen.a3
2-14 熱電特性評価装置				梅津 理恵 教授	215-2199	rie.umetsu
2-15 レーザーフラッシュ法熱定数測定装置				梅津 理恵 教授	215-2199	rie.umetsu
2-16 静的粒子画像分析装置	加藤 秀実 教授	215-2114	hidemi.kato.b7	遠藤 崇英 技術職員	215-2159	takahide.endo.e5
2-17 平面・断面イオンミリング装置				成田 一生 技術職員	215-2375	issei.narita.b4
2-18 微小ピッカース硬度計				原田 晃一 技術職員	215-2375	koichi.harata.e7

eメールアドレス以下:@tohoku.ac.jp

電話市外局番:022